This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP358205820A

PAT-NO: JP358205820A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58205820 A

TITLE: LIQUID LEVEL SENSOR

PUBN-DATE: November 30, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAKEUCHI, YUKINOBU IKEDA, KIWA YOSHIKAWA, SEIICHI SUZUKI, SHINICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY
FUJI ELELCTROCHEM CO LTD
N/A

APPL-NO: JP57088776

APPL-DATE: May 27, 1982

INT-CL (IPC): G01F023/22

US-CL-CURRENT: 73/290V,73/295

ABSTRACT:

PURPOSE: To simplify the construction of a liquid level sensor by bringing a vibrator with a piezo-electric body stuck on a metal elastic sheet into contact with any liquid to make the sensor.

CONSTITUTION: A piezo-electric body 3% comprising crystal or the like is stuck

on the top of an elastic sheet 2 to form a vibrator 4 comprising the elastic

sheet 2 and the piezo-electric body 3. The resonance frequency of the vibrator

4 depends on medium contacting the undersurface of the elastic sheet 2. When

the elastic sheet 2 of the vibrator 4 contacts the liquid, the resonance frequency lowers. The vibration in the frequency is detected with an electric means comprising a reference signal generation circuit 22, a phase detection circuit 23 and the like. Thus, upon the contact of the liquid level sensor with any liquid, an electric signal is transmitted to an external controller and display.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

1. 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭58—205820

DInt. Cl.3 G 01 F 23/22 識別記号

庁内整理番号 7355-2F

砂公開 昭和58年(1983)11月30日

発明の数 1 審查請求 未請求

湖西市新町6056-8

浜松市中沢町50-1

東京都港区新橋 5 丁目36番11号

願 人 富士電気化学株式会社

(全 5 頁)

夕液面センサー

者

②特

昭57-88776

❷出

昭57(1982)5月27日

の発 明 竹内行信

池田喜和

湖西市岡崎821-4

の発 しゅうしゅう 明 者

湖西市入出469—14

砂代 理 人 弁理士 一色健輔

者 鈴木伸一

砂発 明 者 吉川誠一

の発

る。

明

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

- (1) チダン酸パリウムや水晶等からなる圧電体 を金属製の弾性薄板上面に貼着し扱動体とな し、放振動体を所定形状を有する シモンサーケース内に収納し、放弾性薄板下
 - 面を任意の旅体に接触せしめるようにしてな ることを特徴とする液面センサー。
- (2) 並記扱動体と前配弾性薄板下面に接触され る任意の液体との共振周波数を電気的手段を 介して検知するようにしてなることを特徴と する特許請求の範囲第1項配載の液面センサ
- (8) 前記弾性薄板下面が接触する液体に対抗し 得る保護膜を貼着し前記弾性薄板となすこと を特徴とする特許請求の範囲第1項または観 2 項記載の液面センサー。

- (4) 前記扱動体の前記圧電体を含まない弾性薄 板部を前記センサーケースに固定してなると とを特徴とする特許開来の範囲第1項または 鎮2項または鎮8項記載の故面センサー。
- 8. 発明の詳細な説明

この発明は液面センサーに関し、より具体的 には圧電体を使用した液面センサーに関するも のである。

従来より使用されている旅面センサーとして は、電板相互間の静電容量変化を検出する静電 容量方式や、超音波の発振から受信までの時間 的変化を検出する超音波方式あるいは空胸のポ ールとその内部に水銀スイツチ等を内限させが ールの浮力により液面レベルを検出するボール スイッチ方式等が提供されている。

しかしながらこれらの従来の液面センサード あつては、静電容量方式化やいては測定すべき 対象物や異物が電極に附着し御定調整が生じる という間組や、超音波方式においては、顔定対

象物の投入音や温度差により顔定誤差が生じた り、浮遊異物化より母音波が反射されるという 問題や、ポールスイッチ方式にあつては、ポー ルの俘力を利用するためポールがかたり大きく 液面センサーとして取付ける場所的側約を受け るという問題があつた。この発明は上記のよう た従来の液面センサーの種々の間組点に鑑みた されたもので、その目的とするところは、チメ ン酸パリウムや水晶等からたる圧電体を金属製 の弾性帯板上に貼着し扱動体となし、この振動 体を所定形状を有するセンサーケース内に収容 し、前記弾性背板下面を任意の液体に接触せし めるようにして液面センサーとなすにとにより、 **剛定対象物中に異物等が混入されていても極め** て安定した性能を発揮し且つ監牢で、コンパク トな液面センサーを提供することを目的とする

以下にこの発明の好流な実施例について図面 を参照し説明する。

第1図はこの発明に係る被面センサーを使用

(8)

フィードパック塊子 6 が第 1 の増幅器20の入力 倒に接続され発掘器を構成している。これらの 増子と増幅器20間の接続は絶縁装置されたリー ド線1 でなされている。

前記センサーケース1は、タンク等の容器側 整面8を貫通して取付けられ、センサーケース 1のフラング鍔部と容器側整面8との間には、 0リング8が挿入されており前記センサーケース1の首部に関設された地口にと場合するナット10を締めつけることにより、容器内部の液体 11の満出を防止している。

更にての実施例においては、前配センサーケース1の後端部には、前記リード級7が貫通されず上等のシール材12が固暫され、前記センサーケース1内を水密状態に保ち、容器内の液体11の堀出を厳重に防止している。次に検出回路部8の説明をすると、前記弾性釋板2と圧電体8及び第1の増幅器20とで構成される発振器の出力は、波形整形回路21を介してフンショントマルチバイブレーター等で構成され一定間隔の

し、液面変位を電気的 号に変換する場合を示すもので、左側に液面センサー部 A がタンク等の液体容器 関壁面に取付けられた状態の断面を示し、右側の破線内に検出回路部 B をプロック線図で示すものである。

この実施例においては、金属あるいは砂質ブラスチック等よりなるセンサーケース 1 けフランジ状化形成され、センサーケース 1 のフランジ飼の一側端には、円形の金属等からなる弾性 博板 2 がその風楽部をセンサーケース 1 に固滑されている。

前配弾性背板2の上面には、チタン酸パリウムや水晶等からなる圧壌体8が蒸射時により以滑されており、弾性背板2と圧電体8とで振動体4を構成している。

そしてこの扱動体(の扱動変化を感知すべく この実施例においては、前記弾性環板2上と前 記圧電体 1 上に敷けられた主端子 5 が、後述す る検出回路部 18 円の第1の増幅器20の出力側と 接続され、さらに前記圧電体8 上に設けられた

(4)

基準信号を発生する基準信号発生回路22と、 AND回路とフリップフロップ回路等で構成される位相検出回路23とに入力され、前記基準信号 発生回路22の出力信号は位相検出回路23のAND 回路に入力されている。

そして位相検出回路23の出力は、第2の増福器24を介して外部に送出される。この実施例における液面センサーの動作及び検出信号がどのように送出されるかについて説明すると、まず前記弾性薄板2と圧電体8とで構成される振動体4の動作であるが、この振動体4は弾性薄板2の下面に接触する性質によって共振関放数を異にする。

従つて振動体4と前記第1の増幅器20とで構成された発掘器の発振関波数が異なることになる。

この状態は第2回に示するのであり、同図に かけるよ。は前距弾性弾板2に接触する鉄質が 空気の共振関放数を示すものでもり、よ、以外 や曲等の液体が接触した場合の共振関放数を示 + 10 T 8 8.

このように弾性背板に液体が接触することに より、共振周波数が 4t だけ低くなる。

そしてこの状態は波形整形回路21により整形され基準信号発生回路22及び位相検出回路23に入力される。

基準信号発生回路は、放形整形回路21からの信号を受けある一定の時間(t.)差れて、一定間隔の基準信号80をAND回路を介して位相検出回路23に送出する。

との状態は第8図に示すものであり、同図にないて81は前記弾性薄板2が空気に接している場合の、放形整形後の状態を示すものであり、82は、液体が接触した場合の状態を示すものである。

そして80は、落準信号を示すものであり8 は位相検出回路23の出力を示すものである。

この位相検出回路23の出力は、入力回路が基準信号発生回路22と放形整形回路22の ANDをとつているため、図に示すように弾性薄板2が空

(7)

造を有する液面センサーであり、脳串でコンパクトな故センサーの取付け場所の制限がないばかりでなく、経済性にも優れ且つ被測定対象物中に浮遊物等の混入があつた場合においても、液体に接触している弾性潜板が微細に提助しているため測定面に異物の附着は全く発生せず測定観差の少ない極めて安定した動作を示すものである。

更には液体中に電気を通じるものでないため ガンリンや抽等の可能性液体に対しても使用で き、弾性薄板の材質の選択や保護膜を貼着する 等により耐腐食性にすぐれた液面センサーが提 供されるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明に係る液面センサーを示す 断面図と液面変位の検出回路部を示すプロック 級図である、第2図はこの発明に係る液面セン サーの共振周波数の変化を示すものであり、第 8図は波形整形様の各部の信号レベルを示すも 気に接触している場合には出力は送出されず、 液面に接した場合についてのみ出力信号を送出 することになる。

この位相検出回路23の出力信号の状態は低く 図に示すものである。このようにして液面セン サーが任意の液体に接触することにより、電気 信号が外部の制御装置や表示装置に送出される ことになる。

尚との実施例においては、タンク等の容器伽 壁面に被面センサーを取り付けた場合について 説明したが、この考案に係る被面センサーがこ れに限定されるものでなく、容器の上面に取り 付けること等も可能であることはいうまでもない。

以上のようにこの発明に係る液面センサーは、チョン酸パリウムや水晶等からなる圧電体を金属製の弾性板上面に贴層し振動体となし、この振動体を所定形状を有するセンサーケース内に収納し、前配弾性薄板下面を任意の液体に接触せしぬるようにしてなるという極めて簡単な様

(8)

のでもり、第4図は外部に対して送出される電 気信号のレベルを示すものである。

第1図において

1…センサーケース

2 …弹性薄板

8 … 压馏体

4 …扭動体

7…リード線

8 …容器佩整面

9 ... 0 9 2 7

11 …液面

20…第1の増幅器

21 … 被形整形回路

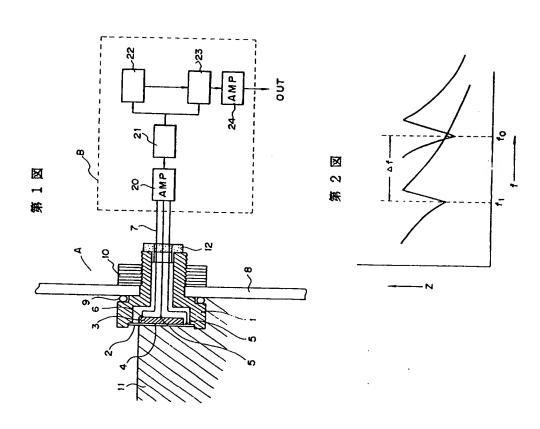
22…基準信号発生回路

23…位相検出回路

24…第2の増幅器

代理人 弁理士 一 色 健 鯖

(11)



特間昭58-205820(5)

